BL39XU 磁性材料

1. 概要

BL39XUは主に、X線磁気円二色性分光法(XMCD)、 共鳴・非共鳴磁気散乱法、及びX線発光分光法を用いた利 用研究に供されている。近年は、マイクロビームを用いた XMCD磁気イメージング法や、高圧など極端条件に対す るXMCD計測技術が開発され、共用利用に展開されてい る。2010年度には、低エネルギー(<7 keV)XMCD計測 用の厚さ0.1 mmのダイヤモンド移相子の導入とその評価 が行われた。また、100 nm集光実験のための硬X線顕微 磁気分光実験ステーション(実験ハッチ2)の建設が行わ れた。安定で明るい集光ビームを得るために、液体窒素冷 却二結晶分光器の導入が行われた。本稿では、上記項目の 内容を簡潔に記述するとともに、BL39XUの2011年3月時 点での状況を示す。

2. 低エネルギー用ダイヤモンド移相子の導入とその評価 BL39XUでは、X線の偏光状態の制御のために透過型ダ イヤモンド移相子が整備されている。X線エネルギー(5~ 16 keV)に応じて、厚さ0.34、0.45、0.73、1.4、2.7、4.7 mmの 6 種類のダイヤモンド単結晶を使い分けている。低エネル ギーでは薄い結晶を、高エネルギーでは厚い結晶を用いる ことで、移相子を透過したX線の偏光度と強度を最適化し ている。しかし、最も薄い0.34 mmの結晶を用いた場合で も、7 keV以下では移相子結晶によるX線吸収が急激に大 きくなるため^[11]、X線磁気円二色性(XMCD)などの偏 光を用いる実験では、より薄いダイヤモンド移相子が求め られていた。そこで、現時点で入手可能な最も薄い、厚さ 0.1 mmの結晶を導入し、低エネルギー領域での偏光X線

の大幅な強度増大を目指した。結晶面として110面を選択





することで、低エネルギー領域で結晶の有効厚さ及びX線 吸収をより減らせる111 Laue配置を使用可能とした。こ の薄い結晶を用いることで、従来の厚さ0.34 mm、方位 (111)の移相子結晶を111 Bragg配置で用いた場合と比べ て、6 keVにおけるX線透過率は7.7 %から64.5 %へと8.4倍 の増大が見込まれる。

図1に厚さ0.1 mmの移相子を111 Laue配置で用いた場合 の、移相子オフセット角に対する水平偏光度PLの変化を示 す。X線エネルギーが高くなるにつれて、円偏光 (P_L=0) や垂直偏光条件 (P₁最小値)を満たすオフセット角が小さ くなっていく様子がわかる。図2(a)には、移相子のオフ セット角を垂直偏光条件に維持した状態でX線エネルギー を掃引した結果を示す。5~7 keVのエネルギー範囲で P₁ = 65 %以上の直線偏光度が得られている。図2(b) には、 期待される円偏光度Pcのエネルギー依存性を示す。これ らは、図1の直線偏光度の測定結果を元に、単色X線のエ ネルギー広がりや角度発散を考慮した計算により求めた。 5~7 keVにおいては、96%以上の円偏光度が得られること を期待される。この結果から、厚さ0.1 mmの移相子を用 いることで、低エネルギー領域で高い円偏光度のX線を供 給できることが示された。また、直線偏光度についても実 用上十分に高い値が得られることがわかった。

図3には、CrFe₂O₄におけるCr K-吸収端でのXMCDスペクトルの測定例を示す。比較のために、0.34 mmで測定された結果も併せて示す。同じエネルギー範囲、測定点数で比較した場合、X線透過率向上に伴い測定時間が1/3以下と短縮されるにも関わらず、スペクトルの質・精度は同程



図2(a)厚さ0.1 mmの移相子を111 Laue配置で用いた場合の、 垂直偏光度のX線エネルギー依存性。(b)同移相子によって得られる円偏光度のシミュレーションによる見積り。

大型放射光施設の現状と高度化





度であることがわかる。この移相子は、X線強度を必要と する5~7 keVの低エネルギー領域での高圧下XMCD実験 でとくに威力を発揮するものと考えられる。本移相子結晶 は、2010A期より共同利用に供されている。

3. 硬X線顕微磁気分光実験ステーション(実験ハッチ2) 文部科学省指定の「低炭素研究ネットワークプログラム」 による「グリーン・ナノテクノロジー」研究支援の一環と して、理化学研究所によるグリーン・ナノ放射光分析評価 拠点の整備が行われた。本プログラムにおいて、ナノ計測 ステーションを新設することで、ナノサイズの試料を対象 とした放射光分析手法の提供を目指している。BL39XUで は、2010年11月から2011年3月にかけて、光源から約80 m 地点に実験ハッチ2を新設し、ナノビームX線吸収スペク トル計測装置を設置するとともに、高安定化した液体窒素 冷却シリコン二結晶分光器の設置が行われた。

液体窒素冷却シリコン二結晶分光器は、高フラックスモ ード(Si 111)、または高エネルギー分解能モード(Si 220) を選択して利用できる。分光器の角度は3~45°の範囲で 制御可能であるため、Si 111では4.9~38 keV、Si 220では 4.9~61 keVのエネルギー範囲のX線が利用可能となって いる。集光光学系は、Kirkpatrick-Baez配置のミラーと大 阪大学とSPring-8で考案された調整機構^[2]を採用した。 100 nmの集光ビームを安定供給できるようにハッチ内壁 面の断熱材及び精密空調装置の整備が行われ、実験ハッチ 内の温度変動0.05℃/日の実現を目指している。ミラー本 体は2009年度に整備されたもの^[3]を設置し、5~15 keV での利用が可能である。液体窒素冷却二結晶分光器及びミ ラー集光光学系の調整・評価は2011年4月に行われ、その 後、2011A期の早い段階から共同利用に供する予定である。 参考文献

- [1] SPring-8年報, 2000年度版, pp. 76-81.
- [2] S. Matsuyama *et al.*: Rev. Sci. Instrum. **77** (2006) 093107.
- [3] SPring-8年報, 2009年度版, pp. 83-84.

利用研究促進部門

分光物性 I グループ・MCDチーム 河村 直己、鈴木 基寛

水牧 仁一朗